(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-88974

(43)公開日 平成7年(1995)4月4日

(51) Int.Cl.6	=#nvt=n m			
B 2 9 D 7/01 B 4 1 M 5/38		庁内整理番号 2126-4F	FI	技術表示箇所
B 4 2 D 15/10	501 D			
		9121-2H	B 4 1 M	10111
				19/ 00 K
		審査請求	未請求請求	項の数9 OL (全 9 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平6-174301		(71)出願人	. 000001270
				コニカ株式会社
(22)出願日	平成6年(1994)7月	26日		東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
			(72)発明者	腰塚 国博
44-1-1	特願平5-186253			東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
	平5 (1993) 7月28日			社内
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者	北村 繁寛
				東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
				社内
			(72)発明者	瀧本 正高
		į		東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会 社内
				最終頁に続く
[54] 【発明の名称】	画像情報を有する!(こカード		
57)【要約】			(a)	- ~2
【目的】 I Cカード表面に高画質な階調情報を有する				3
国像情報を形成し得る				1
提供する。強固に保護された高画質な階調情報を有する			(b)	
I Cカードを提供する。表面に高速で高画質な階調情報				XXIIII
記録できるICカー				1~
	した基体上にクッシ	ョン層を介し		5
「画像を受容しうる層を	を有するICカード。		(c)	2
				3

3

(d)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも2枚の基体の間に1 Cを搭載 したカードの、少なくとも一方の基体には熱転写記録法 で昇華もしくは熱拡散性染料画像を受容する受像層を設 け、かつ受像層とICの間にクッション層を有すること を特徴とするICカード。

【請求項2】 少なくとも2枚の基体の間に1 Cを搭載 し、且つ熱転写記録法で昇華もしくは熱拡散性染料画像 を受容する受像層を有するカードであって、受像層/基 体/硬質下敷き層/ICおよびまたはICと電気的に連 10 結された部分素子、の順に構成された部分を有すること を特徴とするICカード。

【請求項3】 カード基体の少なくとも一部が熱拡散性 色素を受容して画像を形成する受像層を有する2軸延伸 ポリエステルフィルムである事を特徴とするICカー

【請求項4】 昇華あるいは熱拡散性染料画像形成領域 以外の場所にICおよびまたはICと電気的に連結され た素子部分を搭載したことを特徴とするICカード。

【請求項5】 長辺方向の一方の片側にICおよび/ま 20 たはICと電気的に連結された素子部分を搭載し、少な くとも長辺方向のもう1方の側に昇華もしくは熱拡散性 染料画像領域を設けた請求項4に記載のICカード。

【請求項6】 受像層を有さない基体の表面にクッショ ン層を介してあるいは介さずして筆記層を有する請求項 1、2、3および4に記載の1Cカード。

【請求項7】 I Cカード上の画像形成層に画像を形成 した後、中間保護層を形成し、その上に紫外線硬化樹脂 層を設ける事を特徴とする請求項1、2、3および4記 載のICカード。

【請求項8】 基体および/またはクッション層が白色 顔料を含有してなることを特徴とする請求項1、2、3 および4に記載のICカード。

【請求項9】 昇華あるいは熱拡散性染料画像と溶融熱 転写画像とを形成してなるICカードであって、昇華あ るいは熱拡散性染料画像形成領域以外の場所にICおよ び/またはICと電気的に連結された素子部分を搭載し たことを特徴とする請求項4に記載のICカード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ICを搭載した基材表 面に、画像情報を形成したICカードに関するものであ り、特に画像品質の高い画像情報が熱転写により形成さ れた画像情報を有するICカードに関する。

[0002]

【従来の技術】 I Cカードは例えば、図4に示す様に構 成されたものが知られている。

【0003】即ち、同図中、1はICを搭載したプラス チック製のカード基体であり、このカード基体の表面に の書誌画像情報7が記録され、これらの書誌画像情報7 は透明シート10を熱プレスすることにより、被覆されて 保護される。また、特開平4-4480号には予め製造された ICカードに、情報の内容が明らかになった時点でカー ド表面に情報を記録し、その表面に記録された情報の上 に透明あるいは半透明の紫外線硬化型塗料を塗布し硬化 することにより、カード本体への情報の記録がICカー ドの製造後に行うことができるようにしたものが開示さ れている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 予め製造されたICカードへの情報の記録の品質は必ず しも満足できるものではなかった。たとえば、ICが搭 載されたカード基体の表面は、ICが搭載された部分と それらがない部分とで、硬さの違い、熱伝導性の違い、 熱プレス後の熱収縮率の違い等により凹凸や不均一性を 生じ、記録表面としては適さない状態にあった。

【0005】また、例え表面が平滑であったとしても、 硬質の表面である為に良好な印字特性を得ることは困難 であった。特に、情報が顔写真のような階調特性を有す る画像情報で熱転写方式により形成する場合に画像再現 上大きな問題であった。

【0006】さらに、ICカード上に記録された情報 は、偽変造防止の観点から、十分に保護されていなけれ ばならない。しかしながら、従来の方法、たとえば熱接 着性の樹脂層を熱ロール、あるいはサーマルヘッドで熱 転写することが一般的であるが、これらの方法では、情 報の保護が十分でなく、簡単に破壊され偽変造されてし まうという問題があった。

【0007】本発明の目的は、ICカード表面に髙画質 な階調情報を有するICカードを提供することにある。 そして強固に保護された高画質な階調情報を有するIC カードを提供することにある。さらには表面に高速で高 画質な階調情報を記録できるICカードを提供すること にある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題は、本発明の、 少なくとも2枚の基体の間にICを搭載したカードの、 少なくとも一方の基体には熱転写記録法で昇華もしくは 40 熱拡散性染料画像を受容する受像層を設け、かつ受像層 とICの間にクッション層を有することを特徴とするI Cカードにより達成することができる。

【0009】また前記画像が熱転写で形成された画像で あることが好ましく、熱転写画像はポストキレート型熱 転写で形成された画像であることが好ましい。

【0010】上記課題は、本発明の、硬質下敷き層によ って画像形成面を平滑化することにより達成することが できる。

【0011】またカード基体の少なくとも一部が熱拡散 は例えば従業員番号、氏名、発行年月日、有効期限など 50 性色素を受容して画像を形成する受像層を有する2軸延 伸ポリエステルフィルムである事が好ましい。

【0012】上記課題は、本発明の、画像形成領域以外の場所にICを搭載したICカードにより達成される。

【0013】そして、長辺方向の片側にICを搭載し、 もう1方の側に画像領域を設けることが好ましく、画像 領域の画像が階調画像であるものに有効である。

【0014】前記階調画像が昇華型熱転写により形成された画像であるか、もしくは階調画像が熱現像により形成された熱転写画像であることが好ましい。

【0015】これら前記ICカードは裏面に筆記層を有 10 するICカードが好ましい。ICカードの片面に画像を 受容しうる層を有し、他面にクッション層を介して筆記 層を有するICカードであることが好ましい。

【0016】また、前記ICカード上の受像層に画像を形成した後、紫外線硬化樹脂層を設けたICカードが好ましく、前記画像が昇華熱転写により形成された画像であることが好ましい。更に受像層の上に画像を形成した後、中間保護層を形成し、その上に紫外線硬化樹脂層を設けたICカードが好ましい。

[0017]

【作用】I Cカード基体の表面に熱転写画像を受容する 受像層を設け、この受像層とI Cとの間にクッション層 を設けることにより、I Cにより生ずる凹凸を平滑して 受像層の平面性を改善し、かつクッション層の弾性によりサーマルヘッドと受像層間の密着度を増して、画像品質のよい転写画像を形成しうるようにした。また、画像 受像層の表面に紫外線硬化樹脂層を形成することにより 該画像を強固に保護する方法を提供した。

【0018】以下に、更に詳細に本発明を説明する。

【0019】本発明のICカード基体とは、IC (集積 30 回路)を形成するに必要なCPU、メモリ、電源部、書き込み読出し部等の電気的に連結された素子を有するICカードとしての機能を有するものであれば特に限定されるものではない。また書き込み読出し部は直接接触型であっても通信機能を有する非接触型であってもよく公知のICカード全てに適用できる。

【0020】ICカード基体表面には予めフォーマット 化された部分が印刷されたものであってもよく、また全 く印刷部分のないホワイトカードであってもよい。

【0021】本発明のクッション層を形成する材料とし 40 ては、ポリオレフィンが好ましい。例えばポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン一酢酸ピニル共重合体、エチレンーアクリル酸エチル共重合体、スチレンーブタジエンースチレンブロック共重合体、スチレンーエチレンレンースチレンブロック共重合体、スチレンーエチレンーブタジエンースチレンブロック共重合体、スチレンー水素添加イソプレンースチレンブロック共重合体、ポリブタジエンの様な柔軟性を有し、熱伝導性の低いものが適する。

【0022】しかし、ポリオレフィンに限られず、カー 50 09349号、特願平2-213303号、同2-214719号、同2-20374

ド基体よりクッション層の軟化点が低いことが好まし い。カード基体は耐熱強度の点から軟化点(ビカット軟 化点)が高い方が好ましいが、クッション層はクッショ ン性の点から、その軟化点はカード基体より10℃以上低 いほうが好ましい。また、クッション層はカード全面に 渡って形成されるのが好ましいが、ICおよび電気的に 連結された素子の一部を被覆する様に形成されても良 い。クッション層は2~200μπが好ましく、更に好まし くは5~50μπである。あまり薄いとクッションあるい は断熱層としての効果を発揮せず、あまり厚いとカード 全体の厚さを厚くしてしまい、あるいはカードにカール を発現する。クッション層は、受像層/クッション層/ 基体あるいは受像層/基体/クッション層の順に、受像 層をもう一方の基体から遠く位置させることができる が、特に、受像容層/クッション層/基体/クッション 層/IC/もう一方の基体のように、基体の両側に設け るのが好ましい。

【0023】本発明でいうクッション層とは、ICと画像を受容する受像層の間に位置し、ICモジュール等の電子部品による凹凸影響を緩和する役割をはたす軟質の樹脂層を意味する。

【0024】該樹脂層は、前記基体と実質的に同質の別支持体の片面もしくは両面上に塗設あるいは貼合されて、形成される事が特に好ましい。

【0025】ここでいう軟質とは同膜厚とした場合に、基体より引張弾性率が低い事を意味する。クッション層は引張弾性率(ASTM D790)20~200kgf/mm⁻²であることが好ましい。

【0026】また基体は、引張弾性率が210~1020Kgf/mm⁻²であるものが好ましい。

【0027】画像を受容しうる層(受像層)を形成する 材料としては、ボリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリピニルアセタール樹脂、ポリビニルブチラール 樹脂、エボキシ樹脂、アクリル樹脂のような高分子材料 が用いられる。

【0028】画像を形成する方法としては、熱転写である事が好ましく、熱転写画像を形成する方法としては、サーマルヘッドにより書き込む方法、あるいは、既に書き込んだ画像シートから熱転写により画像を転写する方法、熱現像により得られた写真画像等いずれであってもよい。

【0029】熱転写により形成される画像情報としては、写真画像の様な階調画像であることが好ましく、特に昇華型熱転写色素により形成された階調画像であることが好ましい。これら昇華型熱転写色素は、画像を受容しうる層においてキレートを形成しうるポストキレート型色素であることが好ましい。

【0030】このようなキレート形成可能なポストキレート型色素としては、例えば特開昭59-78893号、同59-109349号 株簡平2-212303号 同2-214719号 同2-20274

2号に記載されている、少なくとも2座のキレートを形成することができるシアン色素、マゼンタ色素およびイエロー色素を挙げることができる。

【0031】キレートの形成可能な好ましいポストキレート型色素は、下記一般式で表すことができる。

【0032】一般式 X1-N=N-X2-G てはただし、式中X1は、少なくとも一つの環が5~7個の原子から構成される芳香族の炭素環、または複素環を完成するのに必要な原子群を表し、アゾ結合に結合する炭素原子の隣接位の少なくとも一つが、窒素原子またはキ 10 る。レート化基で置換された炭素原子である。X2は、少なくとも一つの環が5~7個の原子から構成される芳香族複素環または、芳香族炭素環を表す。Gはキレート化基する

【0033】画像を受容しうる層すなわち受像層中には、熱転写されたポストキレート型色素とキレート化することが可能な金属化合物が含有されていることが好ましい。

【0034】キレート化可能な金属化合物としては、金属イオンの無機又は有機の塩及び金属錯体が挙げられ、中でも有機酸の塩及び錯体が好ましい。金属としては、周期律表の第 I ~第VIII族に属する1価及び多価の金属が挙げられるが、中でもAl, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Sn, Ti及びZnが好ましく、特にNi, Cu, Cr, Co及びZnが好ましい。メタルソースの具体例としては、Ni²+, Cu²+, Cr²+, Co²+及びZn²+と酢酸やステアリン酸等の脂肪族の塩、或いは安息香酸、サルチル酸等の芳香族カルボン酸の塩等が挙げられる。

【0035】また、下記一般式で表される錯体が受像層 【(中に安定に添加でき且つ実質的に無色である為に特に好 30 い。ましく用いることができる。 【(

[0036]

を表す。

一般式 $[M(Q1)x(Q2)_1(Q3)z]^{r} \cdot (L^-)_r$ ただし、上記式中、Mは金属イオン、好ましくはNi²⁺、 Cu²+, Cr²+, Co²+, Zn²+を表す。Q1, Q2, Q3は各 々Mで表される金属イオンと配位結合可能な配位化合物 を表し、互いに同じであっても異なっていても良い。こ れらの配位化合物としては、例えばキレート科学(5) (南江堂) に記載されている配位化合物から選択するこ とができる。L-は有機アニオン基を表し、具体的には 40 テトラフェニルホウ素アニオンやアルキルベンゼンスル ホン酸アニオン等を挙げることができる。xは1、2又 は3の整数を表し、yは1、2又は0を表し、zは1又 は0を表すが、これらは前記一般式で表される錯体が4 座配位か、6座配位かによって決定されるか、或いはQ 1, Q2, Q3の配位子の数によって決定される。pは 1又は2を表す。この種のメタルソースの具体例は米国 特許第4,987,049号明細書に例示されたものを挙げるこ とができる。

【0037】これらポストキレート型色素は、画像形成 50 伸ポリエステルフィルム/ICを有する中間層:塩ビあ

時には昇華型の少量の熱量でインク層から受像層へ容易 に転写し、受像層においては金属化合物と反応してキレ ート色素となり、不動性で耐候性の優れた強固な色素と なるものである。

6

【0038】本発明の硬質下敷き層を形成する材料としては、アルミ、銅、鉄等の金属板、2軸延伸ポリカーボネート、2軸延伸ポリエチレンテレフタレート、あるいはアクリル、エボキシ等の光硬化性樹脂等の高耐熱樹脂フィルム、およびセラミック板等を挙げることが出きる

【0039】 硬質下敷き層は記録部分の表面平滑性を改良すべく、限られた領域、即ち熱拡散性染料画像を包含する部分のみに敷くのが好ましい。

【0040】硬質下敷き層の膜厚は2~200μmが好ましく、更に好ましくは5~50μmである。あまり薄いと下敷き層としての効果を発揮せず、あまり厚いとカード全体の厚さを厚くしてしまうだけで好ましくない。硬質下敷き層は受像層/基体/硬質下敷き層/ICおよびまたは1Cと電気的に連結された部分素子の順に構成される。

【0041】本発明でいう硬質下敷き層は、IC部品と受像層の間に位置し、画像記録の際に凹凸の影響を緩和すると同時に、最終のICカードとなった際に、電子部品を外圧やショックから保護する役割をはたす。ここでいう硬質とは、同膜厚で比較した場合に、基体より引張弾性率が高い事を意味する。

【0042】硬質下敷き層は基体と同じ材質でも良いが、カード全面ではなく一部に形成される。

【0043】引張弹性率は210Kgf/mm⁻²以上が好まし 0 い。

【0044】通常のICカードの基体は塩ビ貼合基体で形成されるが、本発明のカード基体の少なくとも一部が2軸延伸ポリエステルフィルムであることが好ましい。2軸延伸ポリエステルフィルムの膜厚は12~300μmが好ましく、更に好ましくは25250μmである。またこれらの層は白色質料を含有している事が好ましい。該白色質料としては、酸化チタン、硫酸パリウム、炭酸カルシウム等既知の白色質料を使用できる。また、白色顔料を含有するとともに2軸延伸することでポイドを形成し白色度を増したポリエステルフィルム(比重1.38以下)であることが断熱性、クッション性の面から特に好ましい。

【0045】又、同様にクッション層も白色顔料を含有することが好ましい。

【0046】IC部分はUV硬化性樹脂により固定化したり、くりぬいた中間基体を上下の基体で挟さみ、くりぬいた穴に埋め込む形で搭載する等公知の方法を使用できる。

【0047】例えば、本発明の最も好ましいカード基体の態様は、図1(a)に示す三層構成で、上層:2軸延伸ポリエステルフィルケノICを有する中間層:塩ビあ

るいはABSあるいはポリエステルからなるフイルム/下層:2軸延伸ポリエステルフィルムで構成される。2軸延伸ポリエステルフィルムで上下層が構成されている事で、高画質画像を形成することができ、また画像保護層をカールなく形成できる。

【0048】また、昇華あるいは熱拡散性染料画像形成領域はICおよび/またはICと電気的に連結された素子部分以外の部分に形成することが、ムラのない画像を形成する上で好ましい。その為のICの好ましい搭載方法は、長辺方向の一方の片側にICおよび/またはIC 10と電気的に連結された素子部分を搭載し、少なくとも長辺方向のもう1方の側に昇華もしくは熱拡散性染料画像領域を設ける事である。

【0049】本発明のICカードは一方の面は画像を受容しうる層が形成されており、裏面は筆記層を有しているものが好ましく、これらの筆記層は筆記性をよくするために、前記クッション層を介してICカード基体表面に設けられており、筆記層表面は筆記記録性能を向上するために表面には細かい凹凸面を有するものが好ましい。

【0050】I Cカード上の画像形成層に画像を形成した後、その上に中間保護層を形成し、その上に紫外線硬化樹脂層を設けることが好ましい。何故ならば、中間保護層を形成することにより、後述する紫外線硬化保護層中に存在する紫外線硬化性のプレポリマーやモノマーの作用によって、昇華性色素により形成された階調情報含有画像が滲んだり変色したりするなどの支障をきたし、鮮明な画像が得られないといった問題を解決することができるからである。また、紫外線硬化保護層を形成する際において、紫外線照射による昇華性色素の変質(活性30光線による分解や他の物質との反応を伴うことによる変質と推定される。)や変色をも効果的に防止する為にも、中間保護層を設けることが効果的である。

【0051】この中間保護層としては、紫外線硬化保護層または受像層とこの中間保護層との間における接着力が、前記受像層における転写画面を形成していない面における界面の接着力よりも相対的に大きいこと、実質的に透明であること、紫外線照射時に昇華性色素に対する紫外線の干渉をできるだけ小さくすることができること、および紫外線硬化樹脂液を塗布する際に紫外線硬化 40樹脂液が昇華性色素に接触しないようにすることができること、などの性質が必要とされる。

【0052】この中間保護層が形成される領域としては、受像層における画像情報が形成された部分のみであってもよいし、また受像層全面に渡ってもよい。この中間保護層は、例えばホットスタンプまたはサーマルヘッドによる感熱転写方式などによって画像記録体上に形成することができる。

【0053】上記のような要求を満たす中間保護層とし 子内に2個以上有するプロスは、例えば特開昭63-183881号公報の第9頁左下欄第 50 以上であるのが好ましい。

9行から第10頁左上欄第15行に記載の熱溶融性化合物 と、同公報の第10頁左上欄第16行から第11頁左下欄第9 行に例示の熱可塑性樹脂とにより形成される層を挙げる ことができる。

【0054】また、中間保護層中には紫外線吸収剤を含有させておくこともできる。

【0055】紫外線吸収剤は、紫外線硬化性プレポリマーを含有する硬化樹脂液に紫外線を照射して硬化する際の紫外線、あるいは長期保存時の日光などから、画像情報を保護するのに有効である。

【0056】この紫外線吸収剤は紫外線硬化樹脂層に入れることが困難な場合があるので(紫外線硬化性樹脂の硬化を阻害する)中間保護層に添加することが有効となる。紫外線吸収剤としては、前記受像層の説明において例示された化合物を挙げることができる。紫外線吸収剤の添加量はその種類にもよるが、0.6g/m²以上、より好ましくは1g/m²以上が好ましい。

【0057】中間保護層の厚みとしては、紫外線硬化保 護層の均一な塗布性を考慮して、通常0.5~20.0µmであ り、好ましくは1.0~10.0µmである。さらにこの中間保 護層の上には紫外線で硬化する樹脂層を設けることが好 ましい。これは形成された画像情報を長期間保持するた めに有効であり、またこの保護層を無理に剥がせば、カ ードに形成された画像情報も破壊され、1 Cカードの偽 造、変造防止に役立つものとなる。

【0058】紫外線硬化樹脂としては、紫外線硬化性のプレポリマー及び/又はモノマーと重合開始剤とを主成分とする組成物によって形成することができる。

【0059】紫外線硬化性のプレポリマー、モノマーと しては、ラジカル重合によって高分子化の起こるタイプ (主にアクリレートタイプ) や、カチオン重合により高 分子化の起こるタイプ(主にエポキシタイプ)があり、 この発明の目的においてはどちらを用いても構わない。 ここではエポキシタイプの紫外線硬化性プレポリマー、 モノマーを記載する。エポキシ系のプレポリマー、モノ マーとしては1分子内にエポキシ基を2個以上含有する プレポリマーを挙げることができる。このようなプレポ リマーとしては、例えば、脂環式ポリエポキシド類、多 塩基酸のポリグリシジルエステル類、多価アルコールの ポリグリシジルエーテル類、ポリオキシアルキレングリ コールのポリグリシジルエーテル類、芳香族ポリオール のポリグリシジルエーテル類、芳香族ポリオールのポリ グリシジルエーテル類の水素添加化合物類、ウレタンボ リエポキシ化合物類およびエポキシ化ポリプタジエン類 等を挙げることができる。これらのプレポリマーは、そ の一種を単独で使用することもできるし、また、その二 種以上を混合して使用することもできる。前記紫外線硬 化保護層形成用コーティング剤中の、エポキシ基を1分 子内に2個以上有するプレポリマーの含有量は70重量%

【0060】前記重合開始剤としては、カチオン重合開 始剤が好ましく、具体的には芳香族オニウム塩を挙げる ことができる。この芳香族オニウム塩として、周期表第 Va族元素の塩たとえばホスホニウム塩(たとえばヘキ サフルオロリン酸トリフェニルフェナシルホスホニウム など)、第VIa族元素の塩たとえばスルホニウム塩(た とえばテトラフルオロホウ酸トリフェニルスルホニウ ム、ヘキサフルオロリン酸トリフェニルスルホニウム、 ヘキサフルオロリン酸トリス (4-チオメトキシフェニ ル)、スルホニウムおよびヘキシサフルオロアンチモン 10 酸トリフェニルスルホニウムなど)、および第VIIa族 元素の塩たとえばヨードニウム塩(たとえば塩化ジフェ ニルヨードニウムなど)を挙げることができる。

【0061】このような芳香族オニウム塩をエポキシ化 合物の重合におけるカチオン重合開始剤として使用する ことは、米国特許第4,058,401号、同第4,069,055号、同 第4,101,513号および同第4,161,478号公報に詳述されて

【0062】好ましいカチオン重合開始剤としては、第 も、紫外線硬化性と紫外線硬化性の組成物の貯蔵安定性 の観点からすると、ヘキサフルオロアンチモン酸トリア リールスホニウムが好ましい。

【0063】前記紫外線硬化保護層用コーティング剤中 には、更に油類(特にシリコーン油)、シリコーン-ア ルキレンオキシド共重合体(たとえばユニオンカーバイ ド社から市販されているL-5410)のような界面活性 剤、シリコーン油含有脂肪族エポキシド類、3M社から 市販されているFO-171および3M社から市販されて いるFO-430、大日本インキ株式会社から市販されて 30 いるMegalac F-141のようなフルオロカーポン界面活 性剤等を含有させてもよい。前記紫外線硬化保護層用コ ーティング剤中には、さらに、例えば、スチレン、パラ メチルスチレン、メタクリル酸エステル、アクリル酸エ ステル等のビニル単量体やセルロース系、熱可塑性ポリ エステル、フェニルグリシジルエーテル、ケイ素含有モ ノエポキシド、プチルグリシジルエーテル等のモノエポ キシド等が、この発明の効果を阻害しない範囲で含有さ れていてもよい。また、この紫外線硬化保護層用コーテ ィング剤中には、不活性成分として染料、顔料、増粘 40 剤、可塑剤、安定剤、レベリング剤、カップリング剤、 粘着付与剤、シリコーン基含有活性剤、フルオロカーボ ン基含有表面活性剤等の濡れ向上剤、その他の各種添加 剤、さらにコーティング剤の塗布中における流動性を改 良することを目的として、前記カチオン重合開始剤とほ とんど反応しないアセトン、メチルエチルケトン、メチ ルクロライド等の少量の溶剤を含有させてもよい。

【0064】 紫外線硬化における紫外線とは紫外領域の 光を意味し、また、紫外領域の光を含む光線をも含む意 味である。したがって、紫外線の照射として、太陽光線 50 ない。

の照射、低圧水銀灯の照射、高圧水銀灯の照射、超高圧 水銀灯の照射、カーポンアーク等の照射、メタルハライ ドランプによる照射、キセノンランプの照射等を挙げる ことができる。また場合によって、電子線などの高エネ ルギー線を用いてもよい。

10

【0065】なお、硬化に際しては、紫外線の照射時ま たは照射の前後において、紫外線硬化保護層用コーティ ング剤の塗布膜を加熱すると、硬化時間の短縮を図るこ とができる。

【0066】《ICカードの製造》この発明のICカー ドは、次のようにして製造することができる。

【0067】例えば図1 (a) に示すごとくICが組み 込まれた中間層、およびその上下層の三層の基体を貼合 して構成されたICカード基体上にコーターヘッドによ りポリオレフィンを塗布し乾燥させてクッション層を形 成する。前記クッション層の上にポリ塩化ビニル樹脂を 塗布し乾燥させて受像層を形成することにより本発明の ICカードが得られる。

【0068】 I Cカードにおける受像層と昇華型威熱転 VIa族元素のスルホニウム塩が挙げられる。その中で 20 写記録用インクシートにおけるインク層とを重ね合わ せ、熱源例えばサーマルヘッド等により像様に加熱する ことにより受像層に熱拡散性色素を拡散移動させること により階調情報含有画像を形成する。次いで、必要に応 じて階調情報含有画像を形成していない受像層表面に、 熱溶融性インクシートを用いる熱溶融型感熱転写記録方 式により、種々の文字を熱転写する。前述のようにして 形成した階調情報含有画像を形成した受像層表面に透明 な保護層を、塗布法により、あるいは透明転写箔シート を用いるホットスタンプ法により、あるいはサーマルへ ッドによる感熱転写、その他の方法で形成する。その 後、受像層全体に渡って、紫外線硬化性樹脂を塗工し、 紫外線を照射することにより紫外線硬化樹脂層を形成す

> 【0069】前記昇華型感熱転写記録用インクシートに ついては、特に制限がなく従来から公知のものを使用す ることができる。

【0070】かくして得られたICカードは、大量生産 に便利であると共に、その表面に硬質の透明な紫外線硬 化樹脂層を設けてあるので耐久性に優れ、かつ、ICカ ードにおける受像層の転写画像を形成した面とその表面 に形成した硬質の保護層との界面を剥離することによる 変造を試みても、必ず剥離の際に、相対的に接着力のよ り小さな他の界面で剥離を生じ、受像層における画像を 形成した面とその表面に形成した硬質の保護層との界面 は容易に剥離しないので、効果的に変造を防止すること ができる。

[0071]

【実施例】以下、実施例により本発明の1Cカードの層 構成を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定され

【0072】 実施例1

図1は本発明のICを搭載した基体上にクッション層を 介して画像情報を受容しうる層を有するICカードの断 面図を表す。図1(a)は3層からなるIC基体1の中 にIC4が搭載されており、その表面にはクッション層 3を介して画像受像層2が設けられている。同図(b) は、同図(a)の裏面側に筆記層5を設けたものを示 す。さらに筆記層5とIC基体の間にクッション層を設 けても良い。同図(e)は3層からなるIC基体1の間 にクッション層3を形成した例である。同図(c)は同 10 層2を設けたものである。 図(e)の裏面に筆記層5を形成した例であり、同図 (d) は3層からなる基体1の間、基体1と受像層2と の間、および筆記層5と基体1との間に各々クッション 層3を形成した例である。

【0073】実施例2

図2(a)は階調画像形成領域以外の場所にICを搭載 した実施例を示すICカードの平面図を表す。図中IC 4が基体1中の長辺方向の一方の側に集中して搭載され ており、ICの搭載されていないもう一方の側の表面に は階調画像情報6が記録され、さらに書誌画像情報7が 20 表面に記録されている。

【0074】図2 (b) の実施例ではIC4と受像層と の間にクッション層を設け、受像層の上に図2 (a) と 同様な配置で階調画像情報6及び書誌画像情報7を形成 した。クッション層を設けたことによりIC4上に転写 された書誌画像情報?にも像の歪みが認められなかっ た。

【0075】実施例3

図3はICカード上の画像形成層に画像を形成した後、 中間保護層を形成し、その上に紫外線硬化樹脂層を設け 30 た実施例を表すICカードの断面図である。

【0076】図中、階調画像情報6は昇華性色素による 熱転写により受像層2中にキレート色素として固定さ れ、書誌画像情報7は熱転写により受像層表面に形成さ れていることを示す。これらの画像が形成された後、そ の表面に中間保護層8を形成し、その表面に紫外線硬化 樹脂層 9を設けた。

【0077】ICカード基体と受像層との間にクッショ ン層を形成することにより良好な階調画像情報6を形成 することができた。

【0078】実施例4

図1 (d) において、本発明の具体的な層構成を示す。

【0079】IC基体1の中間基体層は250 μmのポリ塩 化ビニル樹脂からなり、その両面に50μmのポリプロピ レン樹脂からなるクッション層3を形成し、更にその両 面に150μmのポリエチレンテレフタレートからなる基体 1 (上下基体層) を形成し、更にその両面に50μmのポ リプロピレン樹脂からなるクッション層3を形成し、そ の外表面の一方にポリピニルプチラールからなる受像層 2を、もう一方の側には筆記層5を形成した。

12

【0080】用いたポリ塩化ビニル樹脂の引張弾性率は 280Kgf/mm-2、ポリプロピレン樹脂は130Kgf/mm-2、ポ リエチレンテレフタレートは300Kg1/mm-2であった。

【0081】 実施例5

図5はIC基体中に本発明の下敷き層を設けた実施例を

【0082】IC基体のIC搭載位置に100 µmのアルミ ニウム板 (引張弾性率>300Kgf/mm-2) からなる下敷き 層11を設け残りの I C基体で熱溶着し、その表面に受像

【0083】前述の「ICカードの製造」の手順により 図1(a)に示す本発明のICカードを準備し、他方、 上記製造手順でクッション層を設ける工程を省略しクッ ション層が除かれた以外は同様に構成して比較例のIC カードを準備した。

【0084】ICカード上の受像層と昇華型感熱転写記 録用インクシートを重ね合わせ、サーマルヘッドにより 図2の階調画像情報6の像様に加熱することにより受像 層に熱拡散性色素を拡散移動させて階調画像情報6を形 成した。

【0085】比較例のICカード上に形成された階調画 像情報 6 には I Cに起因した受像層の凹凸による像の歪 みが観察された。

【0086】これに対し本発明のICカード上に形成さ れた階調画像情報6には像の歪みが認められず、高画質 の階調画像が形成することができた。これは、本発明の ICカードは受像層とICとの間にクッション層を有 し、このクッション層によりICに起因した凹凸を平滑 して受像層の平面性を改善し、かつクッション層の弾性 によりサーマルヘッドと受像層間の密着度を増したこと によると考えられる。

【0087】本発明で最も好ましい顔画像および文字入 りIDICカードの形態は顔画像を昇華あるいは熱拡散 型の熱転写方式で形成し、文字を溶融型熱転写方式で形 成するものである。ほぼ全面に渡り画像記録する場合、 ICモジュール等の電子部品は顔画像の下以外の部分に 回避せしめ、文字画像を電子部品上に位置せしめること が特に好ましい。

【0088】実際、階調画像であるところの顔画像(昇 40 華画像)は、その下に電子部品がある場合、画像ムラと しての影響を受けやすく、結果として厚い、クッション 層もしくは下敷き層を必要とすることが実験結果として 明確となった。これに対し、文字画像(溶融画像)は10 0μm以下 5μm以上のクッション層もしくは下敷き層 で、ムラのない文字を得られることが明確となった。

[0089]

【発明の効果】ICを搭載した基体上にクッション層を 介して画像を受容しうる層を設けることにより優れた画 質の転写画像を形成し得るICカードを提供する。

【図面の簡単な説明】 50

(8)

特開平7-88974

14

13

- 【図1】本発明のICカードの断面図である。
- 【図2】本発明のICカードの平面図である。
- 【図3】本発明の1 Cカードの断面図である。
- 【図4】従来の I Cカードの断面図である。
- 【図5】本発明のICカードの断面図である。

【符号の説明】

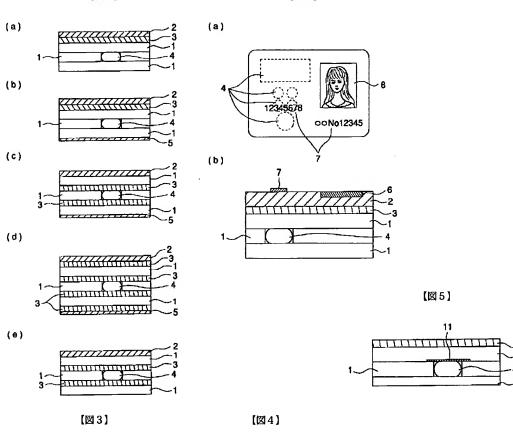
- 1 【 C基体 (カード基体)
- 2 受像層
- 3 クッション層

4 I C

- 5 筆記層
- 6 階調画像情報
- 7 書誌画像情報
- 8 中間保護層
- 9 紫外線硬化樹脂層
- 10 透明シート
- 11 硬質下敷き層

【図1】

【図2】



特開平7-88974

フロントページの続き

 (51) Int. Cl. 6
 識別記号
 庁内整理番号
 F I

 B 4 2 D
 15/10
 5 2 1

技術表示箇所

B 4 2 D 15/10 G 0 6 K 19/077

// B 2 9 K 67:00

(72)発明者 河村 朋紀

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会

社内